



(公社) 日本表面真空学会 関東支部 主催
(公社) 日本表面真空学会 産学連携委員会・教育委員会 共催

■ 実用顕微評価技術セミナー2019 ■

協 賛 応用物理学会、日本物理学会、日本分析化学会、日本分光学会、日本質量分析学会、高分子学会、日本金属学会、日本顕微鏡学会、電気化学会、日本材料科学会、表面技術協会、日本分析機器工業会、日本放射光学会、日本鉄鋼協会、軽金属学会、化学工学会、日本真空工業会、近畿化学協会、(以上、依頼中を含む)

本セミナーは、顕微評価技術の展開と促進を図り、産業界に貢献することを目的に毎年開催されています。顕微鏡メーカーや分析機関の口頭発表とポスター展示にて、活発な意見交換の場を提供致します。また、東京大学生産技術研究所の溝口照康先生をお招きし特別講演を頂きます。皆様のご来場をお待ちしております。

日 時：2019年6月13日（木曜日） 10:00 ～ 17:30

場 所：東京大学 小柴ホール（東大本郷キャンパス・理学部1号館内）地図：次ページ

参加費：無料

テキスト：日本表面真空学会 正会員、学生会員には無料配布。

非会員の希望者には、2,000円（学生は1,000円）で頒布します。

プログラム：最新版は、当学会ホームページ（<https://www.jvss.jp/>）にてご確認ください。

時間	プログラム
10:00～11:40	ショートプレゼンテーション (10分/件)を予定
11:40～13:00	ポスターセッション・展示／昼食休憩
13:00～14:00	特別講演「人工知能技術と量子化学計算を用いたスペクトルからの情報抽出」 溝口 照康先生（東京大学 生産技術研究所）
14:00～14:15	休憩
14:15～16:00	ショートプレゼンテーション (10分/件)を予定
16:00～17:30	ポスターセッション・展示

前回セミナー出展の企業・機関（出展依頼中）

ブルカー・ジャパン（株）、シエンタ オミクロン（株）、（株）コベルコ科研、アメテック（株）、パーク・システムズ・ジャパン（株）、東芝ナノアナリシス（株）、（株）ニコンインステック、オックスフォード・インストゥルメンツ（株）、日本電子（株）、（株）日立ハイテクノロジーズ、（株）堀場製作所、（株）ユニソク、（株）島津製作所、（国研）物質・材料研究機構

*その他多数の企業にも依頼中

申込み方法：前日までに、当学会ホームページ（<https://www.jvss.jp/>）にて、参加申込みをして下さい。当日参加も歓迎しますが、資料準備の都合上なるべく事前の申込みをお願いします。電子メール、FAX による申込みをご希望の場合は、氏名・所属・連絡先・参加区分（会員・学生の区別）を記載のうえ下記の事務局あてお申込み下さい。

公益社団法人 日本表面真空学会 事務局

〒113-0033 東京都文京区本郷 5-25-16 石川ビル5階

E-mail : office@jvss.jp TEL : 03-3812-0266 FAX : 03-3812-2897

＊お申込みに際しご記載頂きましたメールアドレスは、日本表面真空学会が主催する本件以外のセミナー・講演会などのご案内にも使用させて頂く場合がございます。ご案内が不要な方はお手数ですがその旨お申し出下さい。

問合せ先： 廣瀬 靖 東京大学大学院理学系研究科
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1
E-mail : hirose@chem.s.u-tokyo.ac.jp

場所のご案内： http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_25_j.html



公益社団法人 日本表面真空学会

〒113-0033 東京都文京区本郷 5-25-16 石川ビル5階

電話 03 (3812) 0266 FAX. 03 (3812) 2897

E-mail: office@jvss.jp

URL: <https://www.jvss.jp/>